Аврамчук Александр Васильевич
Расписание занятий

СРЕДА

12:45 — 14:20	■ ЛАБ Технологии эпитаксии для материалов фотоники М21-404, М21-414 33-302

ПЯТНИЦА

11:55 — 13:30	■ ЛАБ Технологические основы фотоники Б19-401 каф.67